English translation of abstractAVAILABLE COPY Japanese Patent Application Laid-Open No. S51-120737

Problem to be solved: To form high picture quality with a
light beam using a mechanism of simple composition.
Solution: In an apparatus for obtaining an image by using a
modulated light beam with which raster-scanning is performed,
a shielding member provided with a slit is disposed between a
member on which the modulated light beam for the rasterscanning is irradiated and a condenser lens in order to shield
maleficent light beam.



顧(1)

昭和 50 年 4 月 /5 日

特許庁長官 斉 夢 英 雄 政

- 1. 発明の名称 ヒカリ ソウサ ユウガイコウシャ ソウチ 光 ビー・ム走流における 有 否 光 逃 ヘン装置
- ・ プローロー カワリキ シタカツ タシモノ ゲー 供所 神奈川県川島市高津区下野毛 874 (他 1 名) 氏 名
- 3. 特許出職人

的 所 東京都大田区下丸子3-30-2

名 称 (100) キャノン株式会社

代安省 份 ffi 武 男

4. 代理人

ß 所 東京都大田区下丸子3~30-2 キャノン株式会社内

庇名 (6987) 弁理士 丸 島 袋

5. 派附書類の目録

1.通

(3) 顧告副本

1 20 1 25

(1) 要压状

特許庁 50. 4. 16 出权的二国

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-120737

43公開日 昭51. (1976) 10.22

②特願昭 50-45609

②出願日 昭 50、(1975) 4. /よ

審査請求 未請求 (全5頁)

庁内整理番号 7448 23

100日本分類

104 AD. アクしつベノ

1 Int. C12

402B 27/17 HOYN 3/08

1.発明の名称

光ピーム声楽における有害光速へい望し

2.特許請求の範囲

(1) ラスタ走在された被変調光ビームを用いて晒 像を符る技能において、ラスタ走在された製変。 断光ピームが服射される部材と集光レンで間に 盗における有害光憩へい設置。

3 発明の詳細な説明

本発明は光ビームを用いた,阿像形成装置に関し、 さらに詳しくはラスタ症釜した披変鞠光ビームを 用いて國像を形成する原数ピームが集光レンズや 他の構成都材が原因して生じる有害光を設ビーム 中から無くす袋頭に関するものである。

一般に光ピームを用いた函像形成装置としては

レーサ光を情報光とし、該レーサ光を光導電物質 を構成部材とした感光体等に限射して関像を得る 数 選が存在する。 これらの 液 置の 構 点の 一 別 を 述 べると、先づレーダ発振器より発せられたレーザ・ 光は、音響光学業子又は鼠気光学業子等を用いた 変闘器へ印加した入力信号により強羽の変闘を受 ける。その後変異を受けたレーザ光は、ビームエ 設けた違へい引放をスリントを設けたことを特徴とする光ヒーム走 ガキスパンダにより平行光のままピーム径が拡大さ れまりゴンミラー等の多面体回転遊に照射される。 上記回転錠の回転によりレーザ光は水平方向に揺 引され、さらによーの脊性を有する射像レンズを 介して感光器材に光図像を形成する。なお感光器 材とは例えば従来の電子写真複写装限の過光体が 用いられ、との場合レーザ光は原稿像の照射に代 見て駿脳光体に光情報を照射する。ことで上記の 如き顕像形成裝置における問題点を終り図により、

説明する。玳1図は感光部材に光ピームとしてレ ーッ光を水平方向に揺引しながら照射している状 態を側面図により示すものである。図中1は多面 体回転鏡でるは多面体液部、るはモータで接続部 の取動は、4月1-0特性を有する紡績レンズ、 5 壮保持部材でレンスを支持する。また6 は感光 你で光導電層 7 及び 導電 基板 8 より 常成され、 図 示しない駆動手段により矢印方向に移動する。な お上配磁光体をはコロナ放電器をにより特定の循 姓に一切な符罪を受け、上記レーダ光の照射を受 けることで鉄勝光体 6 上に静駕潜像を形成する。 上記の如くして形成した静間潜像は、電子写真現 物次化上为现物されさらに転写材等化転写され利 用される。ところで上記図中10はレーザ光で多 前体回転送1に反射され感光体6に限射する過程 を示すが、レーザ光10の周辺にはレンス 4 表面

特期 昭51-120737(2) での反射やレンス内部での反射、さらにはレンス 支持部材を促より反射周折を生じ、その特果フレ ーフやゴースト等の存客光11が生じる。すなわ ち従来の殺骸において仕國僚情報を与えるレーザ 光と有客光を感光体に照射しているわけで、有害 光の強度によつては國像のコントラストが低下し、 その結果、所謂かぶりのあるとても品質の悪い関 **飯を形成することにたる。 本発明はこれら従来後** 健化おける問題を解決することを主目的とし、さ らに簡易な構成機構により品質の私い 頭像を形成 するととをも目的とするものである。

本苑明はラスク走走された披腔調光ピームを用 い固定を持る際に、ラスク定去された核変調光ビ ームが照射される部材と取光レンズとの間に遮へ い都材化より構成したスリットを設けたスリット 手段を配置するものである。なおスリットは光ビ

- ム巾に応じて作成し、とれそついては以下失臨 例に従ってさらに詳細に説明する。第2図は上記 終1 別装置に本発明を適用した場合を示す湖面図、 第3図はスリット機構の斜視図である。たお第2 図において第1図の構成部材と同一である部分に 関しては第1図の説明を提用する。

第2図において12はスリット手段であり、 13比数股本体に固設された支持部材で、数支持 部材13次はねじょも・18とばね18・17と によりスリットを構成するための上部適へい部 、な状態で係止してある。すなわち各週へい部18. 19日ねじ14・18の数定位数まではね16, 17に抗して特上げられ該位置で係止しているた め、数ねじ11・15を回転させるととにより、 スリットの位置又はスリット巾を伝常に設定する

ととが出来る。なお上記例では手動でスリット巾 サーボ かた。 等を開射する機構について例示したが、本本が機 神町原 樹を上記ねじ14 , 1.5の回転に利用し、自動的 た.スリット位置や中位置や中等の調節・設定を行 なりことも可能である。以上の如きスリット部材 を設けるととにより、レンズ等で生じた有害光が **感光体 6 を照射するのを防止出来る。なお第 3 図** は上記録 8 図で示したスリット手段の調節部を示 す。図の如くスリットは両路及び中心部において も同一巾で構成してあり、この点においても同一 /中的 19 18と下部週へい部上のとが上下方向に移動可能 中で将成してあた。この点において従来の電子写 1900% 真に用いられていたスリットと構成及び作用を異 にする。すなわち従来の電子写真装置のスリット とは両路部において光量を増すために闭口巾を広 くし、中心部では逆に狭くし光度の貨節を行なつ

ていたが、セーム光を用いた」記集器の場合。ヒ パアのほ

ーム光を用いた上記設置の場合、ピーム光のみを 感光体に導き他の有智光を遊へいするのにスリットを用いるのである。

なお上記各スリットを構成する選へい板の先端部は、ナイフェッツ状に作成することで設調へい板のスリット部における別反射防止となる。
以上の知く本発明はラスタを左された光ビームが照射される部材と縦光レンズとの間に、簡易な速へい板により構成したところの設ビーム巾に従ったスリットを設けたものである。これにより従

のと同一のものである。上記構成によると感光体

出来、良好な闡像を形成することが出来る。なお

従来電子写真装置においては、光路内に凸部を何

段にも設けた構成を有する光学手段があるが、と

れらは迷光の発生ヤフレアー発生を防止するため

に光路内の乱反射を阻止するものであつた。しか

し、本発明のスリットはレンズ等で発生してしま

つたフレアー等の有害光を適断するものである。

に強するすでにレーザ光のフレアーは完全に取動 1750元

特明 昭51-120737(3).

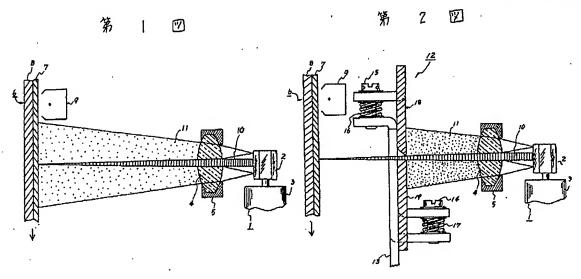
来技関において被匿されていた有害光の悪光部材への限別が完全に防止され、よつて本発明は上記従来技術の問題点を解決するもので、 簡易な構成により度質の関係を得ることが可能となった。 たむ! 記実施例では光ビームが照射される部材として終光体を述べたが、その他光に反応、し記録や安示等に利用出来るならば、本発明の適用範囲に届すものである。

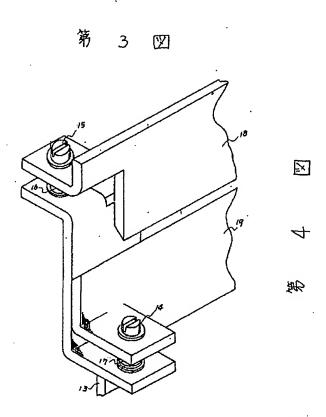
4. 図面の簡単な説明

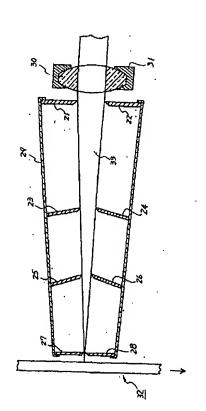
第1 図は従来装置における回題点を説明する 國 形成装置の一部側面図、第2 図は本発明の実施例 で本発明を適用した固像形成装置の一部側面図、 第3 図は上記第2 図装置に用いたスリット手段の 構成を示す斜視図、第4 図は面象形成数 20にスリット手段の他の実施例を適用した場合を示す装置 の一部側面図を示す。図において、1…・多面体

> 出閣人 キャノン株式会社 たかな 代明人 丸 島 族 一

特別 既51-120737(4)







特開 昭51-120737(5)

B 解尼以外の発明者

8コペッシャッカクコスガッチョウ 住 所 神奈川柴梅浜市戸坂区小菅谷町 2000--12

比名 平 山 和 博